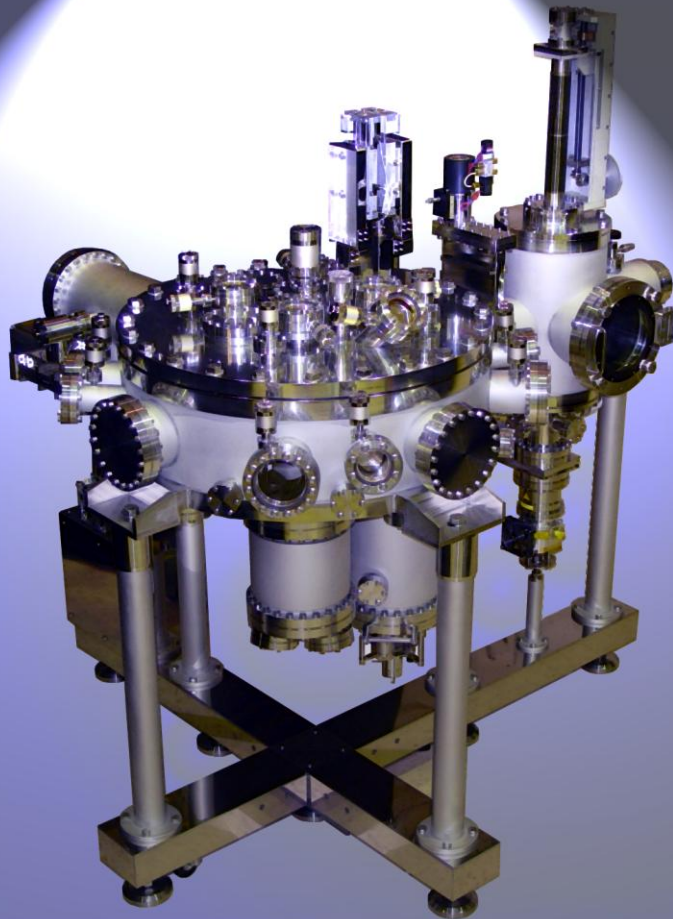


有機EL作製装置

Eiko

Organic EL Deposition Apparatus

EO-10



特長

- 有機材料の蒸着、マスクパターニング、金属蒸着という一連のプロセス作業を真空を破らずに行うことができます。
- オプションとして用意されている輝度評価チャンバーを取付けると、真空を破らずに成膜中の輝度をチェックすることができるようになります。更にスパッタリングチャンバーを結合することにより、一連の成膜プロセスにスパッタリングでの膜を組み込むことができるようになります。
- 有機セルは昇華性材料、熔融性材料それぞれに対応可能な構造を有しており、長時間安定した成膜が可能です。

仕様

1. 基板……………最大100×100mm
2. 到達圧力…………… 10^{-6} Pa
3. 蒸発源……………有機セル×6本
金属セル×2本
4. マスク……………ピン位置合わせ
5. オプション……………スパッタチャンバー、輝度評価チャンバー
真空スーツケース、グローブボックス
高融点用EBガン

株式会社 エイコー・エンジニアリング

〒311-1251 茨城県ひたちなか市山崎50番地
TEL: 029-265-7401 FAX: 029-265-7406
URL: <https://www.1974eiko.co.jp>

株式会社 エイコー

本社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-10-7 フェスビル2F
TEL: 03-3365-3631 FAX: 03-3365-3635
e-mail: contact@1974eiko.co.jp
関西営業所 〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町30 常盤ビル602
TEL: 078-327-7751 FAX: 078-327-7558